## **ELECTROLESS COPPER PLATING BATH**

Patent number:

JP60245783

**Publication date:** 

1985-12-05

**Inventor:** 

UIRIAMU JIYOSEFU AMERIO; PIITAA JIERAADO BAATOROTSUTA; BUOYA MARUKOBUITSUCHI;

RARUFU ERIOTSUTO PAASONZU

**Applicant:** 

Classification: - international:

C23C18/40; C23C18/31; (IPC1-7): C23C18/40

- european:

C23C18/40

Application number: JP19850003409 19850114

Priority number(s): US19840611278 19840517

Report a data error here

Also published as:

EP0164580 (A2)

EP0164580 (A3)

EP0164580 (B1)

Abstract not available for JP60245783

Abstract of corresponding document: EP0164580

The electroless copper plating bath having improved stability contains a cationic polymer from acrylamide and/or methacrylamide. The plating bath also contains essentially a cupric ion source, a reducing agent for the cupric ion source, and a complexing agent for the cupric ion. A substrate to be plated is contacted with the plating bath maintained preferably at a temperature in the range between about 70 DEG C and about 80 DEG C.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

TW- 11322 DIA

tu.

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-245783

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月5日

C 23 C 18/40

7011-4K

審査請求 有 発明の数 1 (全 5頁)

**匈発明の名称 無電解銅めつき浴** 

ᡚ特 顧 昭60-3409

❷出 願 昭60(1985)1月14日

優先権主張

砂発明 者

ウイリアム・ジョセ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ビンガムトン、デヨ・ヒ

フ・アメリオ 砂発 明 者 ピーター・ジェラー ル・ロード161番地

アメリカ合衆国ニューヨーク州エンデイコット、アダム

ド・バートロツタ

ス・アベニユー305番地

インターナショナル ビジネス マシーンズ アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (番

地なし)

ピンネス マンーンス コーポレーション

②復代理人

切出 願 人

弁理士 篠田 文雄

最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称 無電解網めつき浴

2.特許請求の範囲

硫酸锅として計算された3~15グラム/リットルの量の銅(II)イオン源と、

0.7~7グラム/リットルの量の銅(II)イオン源 遠元剤と、

20~50グラム/リットルの最の銅(II)イオン 鉛化剤と、

1 P P B ~ 1 0 0 0 P P B の、アクリルアミド、 メタクリルアミドの1 方あるいは両方を含むカチ オン重合体と、

を含む安定性を有する無電解鰯めつき浴。

3.発明の詳細な説明

[.産業上の利用分野]

本発明は無電解輸めつき浴に関する。更に詳細 に説明すれば本発明は、安定性があり、更にめつ き速度が速く高品質の銅表面を形成し、外に付着 した銅の小窓をかなり減少できる、すぐれた無**電** 解銅めつき浴に関する。

#### 〔從來技術〕

基板の無電解的のきは従来からよく知られている。例えば、無電解すなわち自触媒作用網めつき浴は、一般に観⑪イオン源、観⑪イオン選元剤、キレート剤または錯化剤、およびpH アジヤスタを含む。更に、若し、めつきしようとする表面が所望の金属の析出により既に触媒の働きをしないならば、めつき浴と接触させる前に、適切な触媒を眩疫面に沈積させる。更に広く行なわれているを眩疫を触媒作用化する手順の中には、金属パラジウム粒子の層を形成するのに、塩化第一錫の増感をある。

無電解銅めつきに関する技術は不断に改善されつつあるけれども、更に改善の余地が残つている。 特定の問題が特に明白になるのは、印刷回路(例 えば、高密度回路および、スルーホールやめくら

待期昭60~245783(2)

大のような多数の穴を含む印刷回路基板)に用いられるような極めて高い品質の粒子を作る場合である。

無電解鍋めつきの歩どまりが低いのは、主に、 表面に鍋が付着することにより小溜が形成される ことに起因する。基板上に不要な小溜が作られる と、基板上の回路間の接触により短絡が生じるこ とがある。更に、保護被覆、はんだ付け、および ピン挿入のようなプロセスも、表面に存在する小 溜によつて悪影響を受ける。

小窓が形成される問題は、活性の度合の低い浴を設け、浴かよびめつきの状態を慎重に選択する ことにより回避できるけれども、すぐれた安定性 を示し、同時にめつき速度を増大できる浴を設け ることが有利であり望ましい。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明の目的は、

第1に、すぐれた安定性を有する無電解めつき 浴を提供し、

(作用)

約1 PPB〜約1000PPBの、アクリルアミドまたはメタクリルアミドあるいは両者からのカチオン重合体と、硫酸銅(II)として計算された約3〜約5グラム(1リットル当り)の量の、銅(II)イオン源と、約0.7〜約7グラム(1リットル当り)の量の、銅(II)イオン源の還元剤と、約20〜約50グラム(1リットル当り)の量の、銅(II)イオンの錯化剤とによつて組成された無電解鋼めイオンの錯化剤とによつて組成された無電解鋼め、外に付着する銅の小船をかなり減少して高品質の鋼級面を形成する。

#### (実施例)

本発明による無電解飼めつき浴のすぐれた安定性およびめつき速度の増加は、約1PPB〜約1000PPB、できれば約1PPB〜約500PPBの、アクリルアミドまたはメタクリルアミドあるいは両者からのカチオン重合体の使用により

第2に、めつき速度を増加できるめつき浴を提供し、

第3だ、すぐれた延性を有する高品質の沈積された銀を提供することである。

(問題点を解決するための手段)

本発明の、すぐれた安定性を有する無電解網め つき浴は

1 P P B ~ 1 0 0 0 P P B ( P P B は 1 0 億分 の 1 部 ) の、アクリルアミドまたはメタクリルア ミドあるいは両者からのカチオン取合体と、

硫酸銅(II)として計算された約3~約5グラム( 1リットル当り)の量の、銅(II)イオン源と、

0.7~7グラム(1リントル当り)の量の、銅(I)イオン源の還元剤と、

· 20~約50グラム(1リントル当り)の量の 銅(II)イオンの錯化剤と

によつて組成される。

実現できるととが分つた。

機縮されたカチオン重合体は、Cu<sup>+</sup>の酸化を促進し、それによつてCu<sub>2</sub>Oの大量の沈澱を抑制し谷の安定性を高めるとともに小別の形成を減少させる。更に、本発明により、カチオン重合体は、銅(II)イオンの錯化剤またはキレート剤として作用するものと考えられている。その上、めつき浴中のカチオン重合体の存在は、金属イオンとコーティングされる設面との間をブリッジする配位子として作用し、それによつて電気化学反応の速度を増加するので、めつき速度が増加する。

本発明で使用された良好なカチオン重合体は、 レテン(Reten) という商品名で入手できる。

アクリルアミドまたはメタクリルアミドあるいは両者からの重合体は、少なくとも2つの活性部分、すなわち有効なカチオン部分(moiely)を含んでいるに違いないという点で、多機能カチオン物質である。該重合体は少なくとも水との温和性があるが、できれば、水に溶解可能であるか、または少なくとも本発明で使用された水組成物に溶

## 特開昭60-245783(3)

解可能であることが望ましい。良好なカチオン部 分は、第四級ホスホニウムおよび第四級アンモニ ウム基である。少なくとも2つのカテオン部分を 含む重合体は市販されているので、本明細書では その詳細については説明を省略する。市販の多機 能カチオン重合体の例として、レテン210、レ テン220、およびレテン300がある。これら は、ハーキュリーメ社 (Hercules Incorporated) 一 デラウエア州ウイルミントン市 一 から市販 されている。とれらの重合体についての説明は、 同社の広告VC-482Aの"水溶性重合体"( "Water-Soluble Polymers") に記載されている。

レテン210は散剤で、アクリルアミドと月-メタクリルオキシエチルトリメチルアンモニウム の硫酸メチルとの共重合体であり、600~12 0 0 cps の 1 %溶液のプルックフィールド粘度を 在する。

レテン220も散剤で、アクリルアミドと8-メタクリルオキシエチルトリメチルアンモニウム の硫酸メチルとの共重合体であり、800~12

レテン300は液体で、βーメタクリルオキシ エチルトリメチルアンモニウムの硫酸メチルのホ

0 0 cps の 1 名溶液のプルックフィールド粘度を

有する。

モポリマであり、300~700 cps の1%熔板 のブルツクフィールド粘度を有する。

レテン重合体の分子量は一般に比較的高く、約 \*\* 50000~約100000、またはそれ以上 の範囲にわたつて変化する。とれらの高い分子貴 の重合体は固体生成物で、それらの主要な基幹化 学構造はポリアクリルアミドである。カチオンレ テン(正電荷)は、額々のテトラアルキルアンモ ニウム化合物をポリアクリルアミドに付着させる ととにより得られる。とれらの4基のアンモニウ ム基は、重合体の正電荷数を供給する。アクリル アミドおよび(または)メタクリルアミドからの カチオン重合体が本発明に従つて付加される良好 な無電解銅めつき浴、ならびにその使用方法は米 国特許第3844799号、 同第4152467 号に開示されている。

とのような無覚解鎖めつき浴は一般に、水溶性 の組成物で、銅(II)イオン源、還元剤、銅(II)イオン の錯化剤、およびpHアジャスタを含む。また、 メッキ浴にはシアン化物イオン源およびアニオン 界面活性剤も含む。一般に使用される銅(11)イオン 源は、使用される錯化剤の硫酸銅(11)または第2銅 塩である。

銅(1)イオン原は一般に、エリントル当り約3グ ラム~約15グラムの量で使用されるが、できれ は硫酸銅(11)として計算された、1リントル当り約 8 グラム~約12 グラムの量で使用されるのが望 すしい。

最も一般に使用される還元剤はホルムアルデヒ ドで、本発明の良好を実施例では、1リットル当 り約0.7グラム~約7グラムの量で使用されるが できればミリントル当り約0.7グラム~約2.2グ ラムの量を使用するのが最も望ましい。

他の還元剤の例には、パラホルムアルデヒド、 トリオやサン、ジメチルヒダントイン、およびグ リオキサールのようなホルムアルデヒド誘導体ま

たは前駆物質;アルカリ金属およびアルカリ側化 水素(ナトリウムおよびカリウム硼化水素)のよ りな硼化水素をらびにナトリウムトリメトキシ硼 化水素のような置換硼化水素;アミンポラン(イ ソプロピルアミンポランおよびモルホリンポラン) のよりなポランがある。

適切を錯化剤の例として、ロッシェル塩、エチ レンジアミン四酢酸と、エチレンジアミン四酢酸・ のナトリウム(単ナトリウム、2ナトリウム、3 ナトリウムおよび 4 ナトリウム ) と、ニトリロ3 酢酸およびそのアルカリ塩と、グルコン酸と、グ ルコン酸塩と、トリエタノールアミンと、グルコ ノ(r)ラクトンと、N-ヒドロキシエチルまた はエチレンジアミントリアセテートのような変性 エチレンジアミンアセテートとがある。更に、い くつかの他の適切な銅(1)錯化剤が、米国特許第2 996408号、同第3075856号、問第3 075855号、同第2938805号に示唆さ れている。

錯化剤の量は、一般に1リントル当り約20グ

## 特開昭 GO-245783(4)

ラム〜約50グラム、すなわち3〜4倍のモル過 刺の溶液に存在する銅(E)イオンの量に応じて決ま る。

また、めつき浴は、被覆される表面の湿悶を補助するアニオン界面活性剤を含むことが望ましい。 条件に合つたアニオン界面活性剤の例として"ガファク(Gafac) RB-610"の商品名で市販されている有機燐酸エステルがある。一般に、アニオン界面活性剤は、1リットル当り約0.02グラム~0.3グラムの範囲の量が存在する。

更に、浴のpHは一般に、例えば、所望のpHを得るのに必要を置の、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムのような塩基性化合物の付加により調整される。本発明に従つて使用される無電解めつき浴の良好なpHは、11.6と11.8の間である。

また、できれば、めつき浴は、シアン化物イオン、特に1リットル当り約10~約25ミリグラムのシアン化物イオンを含み、00002~00004モルの範囲内の浴中シアン化物イオン濃度

にすることが望ましい。本発明によつて使用できるシアン化物の例として、アルカリ金属、アルカリ土類金属およびシアン化アンモニウムがある。 更に、めつき浴には、従来からよく知られている よりな他の小量の添加剤を含むことがある。

本発明の良好なめつき浴は、1.060~1.08 0の範囲内の特定の比重を有する。更に、浴の温 度は、70℃と80℃の間に維持するのが望まし く、最も望ましいのは70℃と75℃の間である。 良好なシアン化物イオン濃度に関連した良好なめ つき温度に関する説明は米国特許第384479 9号に記載されている。

型に、米国特許第4152467号で説明しているように、浴のO: は2PPMと4PPMの間に、できれば約25PPM~約35PPMの間に維持することが望ましい。 O: の含有量は、酸素および不活性気体を浴に注入することにより調整される。

裕に対する気体注入速度は一般に、1000ガ ロン当り毎分約1~約20機能立方フィートであ

るが、約5~10標準立方フィートが望ましい。 本発明に従つて行をわれる良好なめつき速度は 1時間当り約0.2~約0.3ミルの銅めつきの厚さ である。

本発明の無難解めつき浴を、制約されない下配 の例によつて示す。

#### 例 1

めつき俗は、約9グラム/リットルの硫酸鋼(II)、約2ミリリットル/リットルのホルムアルデド、約36グラム/リットルのエチレンジアと四酢酸、約9ミリグラム/リットルのシアン化ナナリウム、約1.2 P P B のレテン210、おませいのがカラム/リットルのでがファクでを含むしい。浴は約1.2 の p H を有する。浴はのが約2 での過程を介して付けるを含むないのではないのでは、約3 P P M である。めつき速度は約0.2 ミル/ 開電は254 m であるの小稲数で、1が最上級、5が最下級である)。

同様な結果が、被覆鍋の無電解めつきを触媒する 誘電性の基板によつて得られる。

#### 〔発明の効果〕

本発明の無軽解銅めつき浴は安定性にすぐれ、 めつき選度が早く、めつき中に小舘の形成を、完 全にではないが、かなり排除し、更に、浴の耐用 期間が比較的長い(例えば、約1週間使用できる 浴もある)。

出願人 インターナンヨナル・ビジネス・マシーンズ・コーポノーション 復代型人 弁理士 篠 B 女 雄

# 特開唱60-245783 (5)

第1頁の続き

個発 明 者 ヴォヤ・マルコヴィツ アメリカ合衆国ニューヨーク州エンドウエル、ジョール・

ドライブ3611番地

砂発明 者

ラルフ・エリオツト・

アメリカ合衆国ニユーヨーク州エンデイコツト、ニユーベ

パーソンズ

リ・ドライブ18番地